

2019 年度 先進情報処理メカトロニクスクラスタ スケジュール&成績評価

■ スケジュール

4 月 11 日	ガイダンス				八谷
4 月 18 日	尾西 一樹	井堰 啓太	射手矢 和真	今川 涼介	小川原
4 月 25 日	音部 悟士	坂原 貞宏	岡田 泰修	櫻井 渉	土橋
5 月 9 日	坪井 和広	野村 雅也	長谷川 大陽		中嶋
5 月 16 日	広瀬 僚平	淵上 和希	箕土路 拓也		長瀬
5 月 23 日	松本 侑也	前田 一成	安田 圭治		中村
5 月 30 日	今村 大介	内田 滉希	川口 直人	木下 秀平	八谷
6 月 13 日	小杉 哲平	佐々木 寛史	澤田 真	清水 翔悟	松井
6 月 20 日	福西 聖也	田ノ岡 大貴	鶴見 直生	天竺 亮介	丸
6 月 27 日	原 亨成	原田 拓哉	樋口 止揚	日高 和輝	村田
7 月 4 日	福永 幸大	山口 哲也	古田 智樹	堀口 皓生	小川原
7 月 11 日	山本 友	森 保道	山本 憂斗	溝渕 湧也	土橋
7 月 18 日	山崎 達彦	山田 貴哉	山本 一貴	高木 勇佑	中嶋
7 月 25 日	予備日、成績判定会議				

■ 成績評価方法

M1：出席状況（カードリーダーの記録を確認）、大ゼミ時間内の質問回数およびその内容に基づき評価する。

M2：出席状況（カードリーダーの記録を確認）、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および中間発表の内容に基づき評価する。

- ※M1、M2 の発表に関わらず M1、M2 とも出席すること。就職活動や学会発表等で欠席する場合は事前にクラスタの総務担当教員に連絡すること。